PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

58-196773

(43) Date of publication of application: 16.11.1983

(51)Int.CI.

H04N 5/30

(21)Application number: 57-078328

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

(72)Inventor: TANUMA CHIAKI

SUDA YOSHIYUKI

YOKOYAMA KATSUNORI

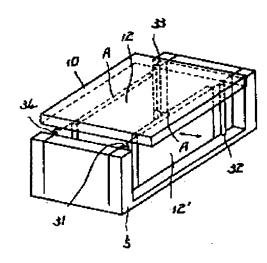
(54) DEFLECTING DEVICE OF SOLID-STATE IMAGE PICKUP ELEMENT

(57)Abstract:

PURPOSE: To attain the uniform high resolution of a solid-state image pickup element by shifting the element horizontally and in parallel by making use of a bimorph piezoelectric element.

12.05.1982

CONSTITUTION: A solid-state image pickup element 10 is fixed in the longitudinal center position A of bimorph piezoelectric elements 12 and 12' which are fitted to a base 5 with supports $31 \sim 34$ having a spring effect. The element 10 is fitted so that it can move in parallel with the direction of generated displacement of the elements 12 and 12'. The maximum amplitude, which is obtained when the elements 12 and 12' are crooked, is generated at the longitudinal center position A of the elements 12 and 12'.



[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Best Available Copy

① 特許出願公告

許 公 報(B2) ⑫特

 $\Psi 2 - 45874$

到Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❷❸公告 平成2年(1990)10月12日

H 04 N 5/335 v 8838-5C

発明の数 1 (全4頁)

固体操像装置 60発明の名称

> 20特 頭 昭57-78328

昭58-196773 码公

昭57(1982)5月12日 22出 顒

@昭58(1983)11月16日

秋 千 明 者 \blacksquare 沼 個発

神奈川県川崎市幸区小向東芝町 1 東京芝浦電気株式会社

総合研究所内

幸 H 良 須 @発 明 者

東京芝浦電気株式会社 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1

総合研究所内

徳 明 者 横 Ш @発

神奈川県川崎市幸区小向東芝町 1 東京芝浦電気株式会社

総合研究所内

株式会社東芝 **分出 顛 人**

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

弁理士 則近 憲佑 120代 理 人 幹夫 外1名

審査官 鈴

特開 昭56-98968 (JP, A) 69参考文献

特開 昭55-92088 (JP, A)

昭58-130677 (JP, A) 特開

1

の特許請求の範囲

1 基台と、該基台にスプリング作用を有する支 持体を介して固定された少なくとも2つのパイモ ルフ圧電素子と、該パイモルフ圧電素子に直接固 圧電素子に電界を与えてパイモルフ圧電素子の変 位発生方向と平行に固体撮像素子を移動させるよ うにしたことを特徴とする固体撮像装置。

発明の詳細な説明

〔発明の技術分野〕

本発明は、固体撮像装置に関する。

(発明の技術的背景とその問題点)

固体機像装置は従来の撮像管とくらべ、小型、 軽量、高信頼性、特性面では図形歪がなく、残像 るため、ITV、家庭用ピデオカメラ、銀塩フイ ルムを用いない電子カメラ等、応用は広く、今後 更に拡大されると考えられる。これらの応用にお いて、現在の固体撮像装置に対して高解像度化の けると、該装置は現在のLSIの中でも最も大きい 2

チップサイズを有しており、低価格化へのアプロ ーチとしてもチップサイズの縮小化が求められて いる。従つて、チップサイズの縮小化を行ない更 に高密度化を行なつて高解像度化を行なわなくて 定された固体撮像素子を具備し、前記パイモルフ 5 はならなく、製造技術的にも困難である。このよ うな問題に対処するため、インターライン転送方 式CCD(以下IT-CCDと称す)の如き、感光部 (例えばフォトダイオード、以下PDと称) に蓄積 された信号電荷が垂直プランキング期間(無効期 10 間) において同時に垂直CCDに移動され、次の フイールド有効期間中に続出される撮像動作を有 した固体撮像チツブ基板を前記フイールド期間の 無効期間に振動中心に位置する如く振動せしめる ことにより高解像度化が試みられている。つま が少さく、焼付きがない等多くの利点を有してい 15 り、固体撮像チップ基板を該チップ面に対して水 平に適当な周波数で適当な振幅を与えることで、 従来の固体撮像装置の高解像度化を図ろうとする ものである。

一方、従来技術において、微小変位を与えるた 要求が強い。しかし、一方固体撮像装置に目を向 20 めの装置としてパイモルフ圧電素子を用いること は周知であり、通常用いられる片持梁方式のパイ

モルフ圧電素子の応用例としてはビデオデイスク 等の光学系を用いたシステムで該パイモルフ圧電 素子の先端にミラーを取り付けレーザー光の偏向 素子として、あるいは、ヘリカルスキヤン型 VTRでのオートトラツキングのためのピデオへ 5 ッド偏向素子等が挙げられる。これらの応用例は いずれもパイモルフ圧電素子を単一型で用い、 又、偏向物を該バイモルフ圧電素子を片持梁で用 い、その先端に取り付ける等の方法が主流であ る。しかるにこの方法においては、パイモルフ圧 10 電素子先端に、パイモルフ圧電素子と比較して軽 量の物体を取り付けることが常であり、たとえば へリカルスキヤン型VTRでの応用例ではビデオ ヘッドの重量は5~10mgと、パイモルフ圧電素子 のそれに比べ十分軽いため、このような応用例で 15 る固体撮像装置である。 はパイモルフ圧電素子の耐久性、機械的強度と偏 向物には大きな関係はない。ところが上記固体撮 像素子をパイモルフ圧電素子によつて振動させよ うとした場合、固体撮像素子は代表的な素子の大 であり、従来の偏向物に比較して形状、重量共に 大きいためパイモルフ圧電素子の先端にこのよう に重量のあるものを取り付けるとするとパイモル

モルフ圧電素子を用いて前記固体撮像素子の偏向 を行なう場合の概略図で、この図を用いてその問 題点につき詳しく述べる。

フ圧電素子の耐久性について問題が生ずる。

第1図a, bにおいて固体撮像素子1は、その とこのパイモルフ圧電素子2を固定する基台3に より偏向が可能なように取り付けられる。このよ うに構成された固体撮像素子の偏向方法において は、第1図 c に示す如く、固体撮像素子1は矢印 の方向のみ偏向可能であるが、第1図 dに示す如 35 る。 く、固体撮像素子はその偏向量と共に基準位置 (偏向を与えない位置) からθの傾斜を持つてし まう。このことは固体操像素子面内での光学的情 報の不均一を生じ、固体機像素子面内で焦点が正 示す偏向方法においては、偏向物が重いためパイ モルフ圧電素子2の機械的強度が信頼性に大きく 影響し、パイモルフ圧電素子の設計が極めて困難 であり、信頼性、性能面で十分な製品を得ること

ができないという欠点があつた。

〔発明の目的〕

本発明は上記した点に鑑みてなされたもので、 (1)機械的強度に優れ、(2)パイモルフ圧電素子自体 で大きな変位が得られ偏向の際、固体撮像素子の 微小角度の制御が容易となり、信頼性、機械的強 度に優れた製品化が容易な固体撮像装置を提供す ることを目的とする。

〔発明の概要〕

本発明は基台と、該基台に固定された少なくと も2つのパイモルフ振動と、該パイモルフ振動に 直接固定された固体撮像素子を具備し、前記パイ モルフ振動に電界を与えて固体撮像素子を平行な 状態でずれ移動させるようにしたことを特徴とす

つまり、固体撮像素子を平行にかつ水平に移動 するための手段として、また従来方式である片持 梁パイモルフ圧電素子の欠点である機械的強度を 改善する手段として、パイモルフ圧電素子を両端 きさで、縦30.5mm、横15mm、厚さ3mm、重さ59 20 支持方式で用い、かつ両端支持方式の欠点である 変位量の減少を、両端支持の方法を改善したもの である。この結果両端支持方式によれば最大変位 の得られるパイモルフ圧電素子の長手方向の中心 に前記固体撮像素子を取着しても十分な強度が得 第1図a~dは上述の従来の単一型片持梁パイ 25 られる。また、変位量については、パイモルフ圧 電素子と固体端の間にスプリング作用を有する支 持具を用いることで両端自由に極めて近よつた形 の固定方法を実現し、増大が計られた。

なお本発明に用いられるスプリング作用を有す 重心位置に取り付けられたパイモルフ圧電素子2 30 る支持体としては、所望の変形を吸収する事のあ る弾性を有するものであれば適宜選択する事がで き、支持体自体がスプリング作用をするもので、 もしくは金属帯の中間部に機械的加工によりスプ リング作用を持たせたもの等を用いる事ができ

〔発明の効果〕

本発明による両端支持方式を用いたパイモルフ 圧電素子により固体操像素子を偏向させれば、(1) 両端支持により機械的強度が向上する。(2)固体撮 確に一致しないことを意味する。さらに第1図に 40 像素子がバイモルフ圧電素子の変位発生方向に対 し平行移動するため、固体撮像素子内の各セルが 同一移動し、均一に固体撮像素子の高解像度化が 計られる。(3)両端支持方式においてパイモルフ圧 電素子と固定端の間をスプリング作用を有する支 5

持具を用いることで従来の両端支持方式と比較し て3倍以上の変位量を可能とし固体撮像装置の小 型化、低電圧化が実現できた。

[発明の実施例]

明による固体撮像装置の一実施例を説明するため の概略の斜視図である。また第3図は本発明に用 いるパイモルフ圧電素子を説明するための断面図

スプリング作用を有する支持体 3 1, 3 2, 3 3,34を介して取着されたパイモルフ圧電素子 12. 12′の長手方向の中心位置Aに固定され ている。つまり固体撮像素子10はバイモルフ圧 と平行に移動可能な如く取着されている。ここで パイモルフ圧電素子の長手方向の中心位置Aはパ イモルフ圧電素子 12, 12′が屈曲する際の最 大振幅が得られる場所である。つまり変位量が最 大となる位置である。なお固体撮像素子のバイモ 20 方法と比して3倍以上の変位量が得られる。 ルフ圧電素子への取着方法としては、例えば固体 **撮像素子のマウント裏面にピン、取付具を固定** し、バイモルフ圧電素子の長方方向における中心 位置に接着剤、ハンダ等に固定もしくは嵌合する 事ができる。本実施例においては、パイモルフ圧 25 (2)両端支持により機械的強度が向上する。(3)両端 電素子12及び12′に従来のPZT三成分系圧電 セラミツク材料を用いた。パイモルフ圧電素子と しては、5 m幅、18m長さ、0.15m厚みの圧電セ ラミツク素子2枚を貼り合せ接合したものを用い た。またスプリング作用を有する支持体31,3 30 高解像度化が固体撮像素子の改良なしに達成され 2, 33, 34には5m幅で50μm厚のニツケル 板を変位量が最大となるように適当な大きさに加 工(中間部において半径2mの曲線に加工し、両 端は基台、パイモルフ圧電素子と接合する為に直 角に曲げられている)し、前記基台5と前記パイ 35 モルフ圧電素子12,12′間に接合され、支持 体として作用する。パイモルフ圧電素子12,1 2′は互に平行であるように基台5にスプリング 作用を有する支持体を介して支持されている。こ いてはパイモルフ圧電素子12及び12′に印加 する電界をコントロールし、前記2つのパイモル フ圧電素子が互に同一方向に屈曲する必要があ る。

6

第3図及び第4図は本発明に用いるパイモルフ 圧電素子を説明するための断面図であり、第3図 a は従来の一般的な両端支持方式の概略を示す断 面図である。第3図aにおいて、バイモルフ圧電 以下に本発明を詳細に説明する。第2図は本発 5 素子21は支持板14,14′を介して基台の固 定端13,13′に接着剤等で固定されている。 一方第3図bは本発明に用いた両端支持方法の概 略図である。第3図bでパイモルフ圧電素子22 はスプリング作用を有する支持具16,16'を まず、第2図で固体撮像素子10は、基台5に 10 介して基台の固定端15, 15'に接着剤等で固 定されている。また第4図は、第3図に示す従来 のパイモルフ圧電素子と本発明に用いたパイモル フ圧電素子との特性を説明するための曲線図であ る。第4図において曲線aは従来のパイモルフ圧 電素子 1 2, 1 2'の変位発生方向(図中矢印) 15 電素子の変位量を示すもので、曲線 b は本発明に 用いたバイモルフ圧電素子の変位量を示すもので ある。図から明らかなように本発明に用いたスプ リング作用を有する支持体を介してパイモルフ圧 電素子を固定した両端支持方法は従来の両端支持

> 以上のように本発明に係る固体撮像装置によれ ば、(1)固体撮像素子が水平にかつ平行に移動する ため、固体撮像素子内の各セルが同一に移動し、 均一に固体撮像素子の高解像度化が達成される。 支持方式においてパイモルフ圧電素子と固定端の 間をスプリング作用を有する支持体を用いること で従来の両端支持方法と比較して3倍以上の変位 量が得られる。等々の効果があり固体操像素子の る。尚本実施例ではパイモルフ圧電素子を2個所 に用いたが、パイモルフ圧電素子は 1個所でも同 様の効果が得られる。

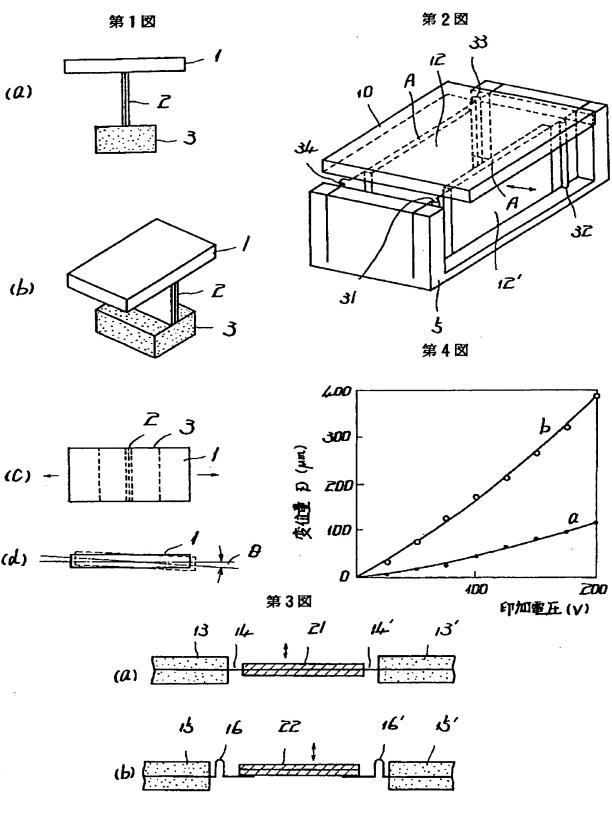
図面の簡単な説明

第1図は従来技術による固体撮像素子の偏向方 法を説明するための概略図、第2図は本発明にお ける固体撮像素子の偏向方法の実施例を説明する ための概略斜視図、第3図は従来及び本発明に係 る両端支持方法のバイモルフ圧電素子を示す断面 のように構成された固体撮像素子の偏向装置にお 40 図、第4図は、本発明に用いたパイモルフ圧電素 子の特性例を示す曲線図。

> 10……固体操像素子、12,12′,21, 22……パイモルフ圧電素子、31,32,3 3,34,16,16'……スプリング作用を有

7

する支持体、5……基台。



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER: _____

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.